

## 最近公開された出願特許

2008年10月1日～2009年9月30日

特開2008-235562	プラズマ CVD 成膜装置のクリーニング方法	特開2009-099839	絶縁膜のダメージ回復方法および回復剤
特開2008-239566	生体組織中の膜タンパク質の水輸送機能の解析用薬剤	特開2009-103165	低温液化ガス輸送車
特開2008-244078	基板処理装置	特開2009-108414	金属超微粉の製造方法及びバーナ、並びに金属超微粉製造装置
特開2008-262967	気相成長方法及び装置	特開2009-109226	校正ガスの製造方法、容器入り校正ガス、検出器の校正方法
特開2008-263022	絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜	特開2009-124050	半導体装置の製造方法及び基板処理装置
特開2008-264818	非消耗電極式溶接方法およびその装置	特開2009-125703	固体原料供給方法及び装置
特開2008-267496	水素ガス冷却装置	特開2009-127813	水素ガス供給方法およびその供給設備
特開2008-275185	加湿ガス供給方法	特開2009-128029	排ガス分析装置およびガス処理装置の監視装置
特開2008-275313	窒素製造方法及び装置	特開2009-139276	フッ素ガス測定方法及び装置
特開2008-279404	混合液の製造方法	特開2009-146939	化合物薄膜半導体製造装置並びにアンモニアガスの供給装置及び方法
特開2008-280300	環状アルキレンイミンの製造方法	特開2009-158610	絶縁膜のダメージ回復処理方法
特開2008-281155	シリンダーキャビネット	特開2009-176898	絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜
特開2008-285181	凍結保存容器	特開2009-184928	重水素化された芳香環又は複素環を有する化合物の製造方法
特開2008-286443	無機質球状化粒子製造用バーナ	特開2009-188198	半導体装置の製造方法及び基板処理装置
特開2008-290022	プラズマ生成装置	特開2009-188289	気相成長装置
特開2008-292013	冷凍・冷却装置	特開2009-190163	グローブボックス
特開2008-296135	酸素同位体の濃縮装置および濃縮方法	特開2009-194045	気相成長装置
特開2008-298510	液面計	特開2009-198083	バーナおよびこれを用いる球状化粒子の製造方法
特開2008-298582	酸素同位体濃度測定方法および測定装置	特開2009-198350	アンモニア含有ガス中の二酸化炭素の分析方法
特開2008-303089	低純度窒素ガス発生方法	特開2009-198497	オゾン濃度の間接測定方法
特開2008-309314	ガス充填方法およびガス充填装置	特開2009-203156	オゾンを安全に取り扱うためのプロセス制御方法
特開2009-000612	低温粉碎装置	特開2009-207968	シラン系ガスの除害剤及び除害方法
特開2009-008323	液化ガスを用いたスクリュウ搬送式冷却機	特開2009-207969	一酸化炭素の除害剤
特開2009-012027	亜鉛めっき鋼板の MAG 溶接用シールドガスおよびこのシールドガスを使用した溶接方法	特開2009-208102	鋼管の溶接方法
特開2009-014311	空気分離方法及び装置	特開2009-208658	真空装置用扉開閉装置
特開2009-014314	空気分離方法および装置	特開2009-210210	排ガス分解装置
特開2009-019977	リークテスターおよびリークテスト法	特開2009-216333	超電導部材の冷却方法
特開2009-020028	冷却処理装置における液化ガス用液面検出装置	特開2009-217695	ガス検知装置
特開2009-020031	液化ガス採取容器	再表2006/109686	絶縁膜用材料およびその成膜方法
特開2009-022874	硫化水素除去方法およびガス精製装置	再表2006/137306	ガス精製器およびガス精製方法
特開2009-022936	二フッ化キセノンガス供給装置	再表2007/020934	酸素同位体の濃縮方法
特開2009-024079	バイオガス生成システム	再表2007/026493	ハイブリッド溶接用シールドガスおよび該ガスを用いた溶接方法
特開2009-024239	金属超微粉の製造方法	再表2007/029807	Cu-ZSM5ゼオライト成形吸着剤、その活性化方法、温度変動型吸着装置、及びガス精製方法
特開2009-024727	液化ガス供給方法及び装置	再表2007/034551	球状化装置およびその運転方法
特開2009-039647	排水処理装置	再表2007/069605	空気液化分離における原料空気の精製方法および精製装置
特開2009-044412	携帯電子端末	再表2007/108324	ガラス溶融方法およびガラス溶融炉
特開2009-052711	液化ガスの送液方法	再表2007/122893	窒素同位体重量成分の濃縮方法
特開2009-058372	フッ素ガス測定方法及び装置	再表2007/123151	絶縁膜のダメージ回復方法
特開2009-068921	残量計測装置		
特開2009-072673	窒素同位体濃縮方法		
特開2009-072706	熱媒加熱冷却装置及び熱媒温度制御方法		
特開2009-080023	超音波探傷検査用探触子および超音波探傷検査用スキャナ		
特開2009-084312	蛍光体微粒子の製造方法および製造装置、並びに、蛍光体微粒子		
特開2009-090252	混合機		
特開2009-092254	無機質球状化粒子製造用バーナー及び無機質球状化粒子の製造方法及び装置		

以上 83件